

水分率測定装置



1. 機器名称 水分率測定装置
2. 機器分類 計測機器
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科（岡島研究室）
4. 装置担当者 佐藤 一石
5. 導入年度 2004年
6. 型式 Scientific社 CSC600
7. 仕様・性能 測定水分率：0% - 100%、制御温度：40 - 250℃、
天秤の内部感度：0.001g、最大サンプル重量：200g
熱源ハロゲンランプ：600W(300W 2個)
8. 機器の開放状況（該当する区分を選択して下さい。）
 - ・有料で開放している。（550円／1時間）
 - ・共同研究利用の場合は無料
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例：高分子などの水分率の時間変化など